

第36回ブラッシュアップ研修会のご案内

ブラッシュアップ研修会

第36回「ブラッシュアップ研修会」を2020年1月25日土曜日午後に開催致します。

	日時	場所	テーマ
第36回	2020年1月25日 (土) 研修会14:30~18:00 懇親18:00~20:00	かながわ労働プラザ 第3会議室 JR石川町北口下車 徒歩3分	1. 卒業生講演：産業技術総合研究所 尾崎浩一氏 (S53年卒業) 演題： 産総研の地域中堅・中小企業への技術支援 － 制度、現状、課題といくつかの連携事例 － 2. 卒業生講演：MHPS副社長 藤谷 康男 氏 (S55年修士課程修了) 演題： MHPS: クリーンな発電システムへのチャレンジ 3. 先生講演：横浜国立大学 工学研究院 システムの創生部門 丸尾研 助教 古川 太一 先生 演題： 光を基盤技術とした計測とものづくり － バイオイメージングとマイクロ光造形 －

第37回「ブラッシュアップ研修会」を2020年7月に開催予定です。

講演概要

卒業生	卒業生	先生
産総研の地域中堅・中小企業への技術支援 － 制度、現状、課題といくつかの連携事例 －	MHPS: クリーンな発電システムへのチャレンジ	光を基盤技術とした計測とものづくり ～バイオイメージングとマイクロ光造形～
産総研は我が国最大級の公的研究機関として産業や社会に役立つ技術の創出と実用化をめざす研究開発とともに、地域の活性化につながる「地域企業支援」に注力しています。その制度、現状、課題、連携事例を紹介します。	SDGsで代表されるように地球レベルで環境改善へ向けた意識が高まり、発電分野でも再生可能エネルギーの導入拡大等大きな変化が起きています。発電システムの製造、サービスで世界一を目指すMHPSのクリーン発電への取組を紹介します。	光は物質に対して非侵襲かつリモートにアクセスできることが大きなメリットである。この光ならではの特徴を利用したバイオイメージング技術やマイクロ光造形技術について最新の研究成果を紹介する。
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 上席イノベーションコーディネータ 尾崎浩一氏	MHPS副社長 藤谷 康男 氏	横浜国立大学 工学研究院 システムの創生部門 丸尾研 助教 古川 太一 先生

申し込み方法と会場案内

①氏名 ②学科名・卒業年 名教就美会以外の方は 学部・学科名も追記下さい。③懇親会に 参加 不参加を明記のうえ、名教就美会事務局にメール、又はF a x でお願いたします。

メール：doso-m@ynu.ac.jp Fax：045-339-3916

研修会参加費：500円（同伴者1名無料）、学生無料

懇親会参加費：名教就美会員2000円、その他3000円、学生無料（同伴者1名無料）

